

蒸着装置

走査電子顕微鏡観察用試料への金コーティング

[型式]

日本電子（株） JFC-1100E

[仕様]

スパッタ方式：2極水平電極放電方式

使用圧力： $\sim 10^{-1}$ Pa

ガラスペルジヤ内径：160mm

[設置年度]

1988年度（昭和63年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日